

産総研出願特許公開情報

研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@maist.go.jp を付けてください)

2011年 3月公開分(90件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2011-041752	支援システム及び支援方法	フィールファイン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2011-041916	パラジウムイオン吸着剤及びパラジウムの分離回収法	東ソー株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2011-042514	多孔質構造体の製造方法	昭和化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2011-042521	パーティキュレートフィルタとその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2011-042535	多針体二酸化チタン粒子、多針体二酸化チタン粒子コーティング、二酸化チタン系デバイス、及びそれらの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2011-042808	自己組織化ポリマー膜の可逆的制御方法、これに用いられる自己組織化ポリマー膜及びポリマー膜材	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2011-043344	光信号波形計測装置	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2011-043435	微量水分発生装置および標準ガス生成装置	株式会社テレマックス 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2011-043519	可変ピッチアレイスポット	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2011-043649	光信号処理方法及び光信号処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2011-044046	物体認識装置および物体認識方法	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2011-044372	Sb添加SnO ₂ 耐熱性透明電極薄膜、それを用いた無機エレクトロルミネッセンス素子	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2011-044460	多バンド超伝導体及び該超伝導体を用いた超伝導デバイス並びに該超伝導体の作成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2011-044513	炭化珪素半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2011-044586	表面温度測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2011-045536	背景脳活動除去方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2011-046552	透明材、その製造方法及び部材	株式会社巴川製紙所 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2011-046553	粘土分散液及びその製造方法、ならびに粘土膜	株式会社巴川製紙所 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2011-046608	カーボンナノチューブの分散方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2011-046669	光異性化基を有するアミド化合物及び該化合物が自己集合してなる有機ナノチューブ並びにその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2011-046686	タンパク質リフォールディング条件設定キット	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
22	特開2011-046833	フォトクロミック無機高分子形成用組成物、フォトクロミック体	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2011-047702	カーボンナノチューブを用いた伸縮装置とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2011-047855	標準混合ガスリーク用微小孔フィルターの校正方法及び校正装置	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2011-047950	デッドレコニング装置	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2011-048189	液晶コロイド薄膜材料	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2011-048224	結合量子井戸構造	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2011-049067	炭素電極	三井造船株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人帯広畜産大学 学校法人智香寺学園
29	特開2011-049068	バイオ燃料電池	三井造船株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人帯広畜産大学 学校法人智香寺学園
30	特開2011-049407	リセスゲート構造を有する絶縁ゲート型炭化珪素ラテラル電界効果トランジスタ	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2011-049408	リセスゲート型炭化珪素電界効果トランジスタおよびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2011-049410	炭化珪素絶縁ゲート電界効果トランジスタを用いたインバータ回路および論理ゲート回路	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2011-050049	画像撮影装置および画像撮影方法	株式会社ナノルクス研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2011-050257	安定化赤色発光ルシフェラーゼ変異体	東洋紡績株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2011-050258	バイオイメーjingに特化した変異型赤色発光ルシフェラーゼ	東洋紡績株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2011-050337	好塩菌による木材糖化液を用いたポリヒドロキシアルカノエート(PHAs)等の産生方法	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2011-050546	常時測定可能な動脈伝搬速度測定器	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2011-050895	表面改質処理により高性能化された半導体光触媒及びその製造方法並びに該光触媒を用いた水素製造方法。	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2011-050931	水中における水酸基ラジカルの生成方法	株式会社REO研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2011-051817	コバルト骨格置換アルミノシリケート型ゼオライト及びその製造方法	独立行政法人国立高等専門学校機構 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2011-051845	粘土の層間イオンをリチウムイオンと交換したりチウム交換粘土の製造方法	クニミネ工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2011-052159	ペロブスカイト型酸化物蛍光薄膜体	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2011-052276	カーボン系膜の表面処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2011-053093	表面温度の非接触測定方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
45	特開2011-053334	成形構造体	株式会社ハウステック 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2011-053462	模擬眼底	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2011-054531	酸化物超電導薄膜の製造方法および超電導線材	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2011-054565	プロトン伝導体の製造方法及び燃料電池の電解質又はプロトン伝導性デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2011-054581	有機電界発光素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2011-054777	単一光子発生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2011-054894	酸化膜形成方法	株式会社明電舎 独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2011-055204	動画像の圧縮方法及び圧縮装置	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2011-056273	生体情報管理装置、生体情報管理システム、生体情報管理プログラム、およびそのプログラムを記録した記録媒体	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2011-056355	凝集沈澱処理方法	国立大学法人大阪大学 株式会社水処理技術研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2011-056456	バイオナノファイバーの製造方法	株式会社スギノマシン 独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2011-056494	水溶性揮発性有機化合物吸着剤	株式会社大気社 独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2011-057111	一対の片足載置型移動体を組み合わせた乗用移動装置	独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2011-057474	半導体基板、半導体基板の製造方法、半導体成長用基板、半導体成長用基板の製造方法、半導体素子、発光素子、表示パネル、電子素子、太陽電池素子及び電子機器	国立大学法人 東京大学 東海カーボン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2011-057486	合成スメクタイト及びその製造方法、並びに複合フィルム	日立化成工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2011-057522	無機熱可塑性材料の成形方法および装置	独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2011-057960	球状コアシェル型酸化セリウム／高分子ハイブリッドナノ粒子の集積体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2011-058349	調光透明窓用部材	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2011-058956	免疫センサ	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2011-059030	噴霧器および分析装置	株式会社エス・テイ・ジャパン 国立大学法人名古屋大学 独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2011-059031	噴霧器および分析装置	株式会社エス・テイ・ジャパン 独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2011-060179	操舵制御方法	独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2011-060221	識別器生成方法、コンピュータプログラム、識別器生成装置及び所定物体検出装置	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
68	特開2011-060314	情報処理装置及び蓄積装置、情報処理方法並びに情報処理用プログラム	ブラザー工業株式会社 株式会社エクシング 独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2011-060439	プラズマ中に存在する荷電粒子の種類及び量の測定方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
70	特開2011-060531	直接型燃料電池	独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2011-060864	クライオスタット及びコールドフィンガー	独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2011-062085	プライマーセット探索装置、プライマーセット探索方法およびプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2011-062166	薬剤が細胞に与える影響を評価するシステム	独立行政法人産業技術総合研究所
74	特開2011-062665	可視光応答性光触媒の改質方法及び改質された可視光応答性光触媒並びに該光触媒を用いた有機物の分解方法と該改質を実施する装置	独立行政法人産業技術総合研究所
75	特開2011-062666	成膜装置、その成膜装置を用いた振動子、及び成膜方法	オリンパス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人信州大学
76	特開2011-062764	ワイヤ放電加工装置	株式会社東京カソード研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
77	特開2011-063453	炭化ホウ素-炭化ケイ素複合セラミックス及び該セラミックスの製造方法	美濃窯業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
78	特開2011-063476	微細パターン形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
79	特開2011-063802	カーボンナノチューブが分散した光硬化性樹脂コンポジット、並びに当該光硬化性樹脂コンポジット及びイオン液体からなる積層体。	独立行政法人産業技術総合研究所
80	特開2011-064616	電極表面に多数のナノサイズの針状凸部を有するカーボン酵素電極、及び、その作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
81	特開2011-064691	試料中の被検出物質の検出方法	独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所
82	特開2011-064692	試料中の被検出物質の検出方法	独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所
83	特開2011-065912	電子顕微鏡における三次元像構築画像処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
84	特開2011-066265	有機薄膜太陽電池の製造方法	パナソニック電工株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
85	特開2011-066401	薄膜トランジスタ	独立行政法人産業技術総合研究所
86	WO2009/051025	含リン化合物と含イオウ化合物の触媒	片山化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
87	WO2009/057586	ガラス材料、光学素子及びその製造方法	コニカミノルタオプト株式会社 国立大学法人京都工芸繊維大学 五鈴精工硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
88	WO2009/057755	糖鎖アレイ基板とそれを用いた糖鎖結合分子検出法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
89	WO2009/057813	タンパク質の高分泌生産方法	協和発酵キリン株式会社 第一三共株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
90	WO2009/060710	リポソームに抗体結合能を付与するペプチド、 および当該ペプチドで修飾されたリポソーム	国立大学法人徳島大学 独立行政法人産業技術総合研究所